

資源処理学会シンポジウム「リサイクル設計と分離精製技術」

第6回「土壌汚染対策の実務と分離精製技術」

主催 資源処理学会

共催 廃棄物学会

後援 社団法人日本工学会、株式会社鉱業新聞社

日時 平成15年2月20日(木) 8時50分～ 受付開始 8時20分

場所 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル 大会議室(1階)

総合司会 副会長 森 祐行

No.	講演題名	講演者	講演時刻	持ち時間,分	講演分	質疑分
1	開会挨拶 資源処理学会会長 若松 貴英		8:50 - 9:00	10	-	-
2	講演1 地盤環境汚染の浄化対策技術・国内における現況と課題	高橋 忍 高橋技術士事務所	9:00 - 9:50	50	35	15
3	講演2 砒素を含む重金属汚染土壌の洗浄処理技術	小口 深志 前田建設工業株式会社	9:50 - 10:40	50	35	15
	休憩		10:40 - 10:50	10	-	-
4	講演3 選鉱技術を応用した土壌処理技術について	友口 勝・笹本 直人・ 川上 智 同和鉱業株式会社	10:50 - 11:40	50	35	15
	昼食		11:40 - 12:30	50	-	-
5	講演4 油汚染土壌の浄化技術と新しい技術への取り組み	二見 達也 西出 四郎・市川 五朗 スミコンセルテック株式会社 北川 明子・牛尾 亮三・ 船戸 佳郎 住友金属鉱山株式会社	12:30 - 13:20	50	35	15
6	講演5 PCB、ダイオキシン類等有害有機塩素系化合物汚染土壌の浄化処理技術	川井 隆夫・小倉 正裕・ 井出 昇明 神鋼パンテック株式会社	13:20 - 14:10	50	35	15
7	講演6 VOC 汚染地下水の浄化処理	笠水上 光博 国際航業株式会社	14:10 - 15:00	50	35	15
	休憩		15:00 - 15:10	10	-	-
8	講演7 土壌汚染対策における分離精製技術の重要性	佐々木 弘 早稲田大学	15:10 - 16:00	50	40	10
9	講演8 土壌汚染対策について	由田 秀人 環境省環境管理局水環境部土壌環境課長	16:00 - 17:00	60	-	-
10	開会挨拶 資源処理学会副会長 一伊達 稔		17:00 - 17:10	10	-	-
	ライトパーティ		17:30 - 19:00	90	-	-

シンポジウム参加費用その他

1) 資料： 当日会場にてお渡しいたします。

2) シンポジウム参加費用

主催・協賛団体の会員	8,000 円
一般参加者	12,000 円

3) ライト・パーティ参加費用

一律	3,000 円
----	---------

4) 定員： 150名

5) 参加申込

平成 15 年 2 月 13 日 (木) 必着。参加申込書にお名前、ご所属先、参加登録票送付先住所、TEL/FAX 番号、E-mail アドレス、参加費用およびライト・パーティー参加の有無を明記の上、下記事務局まで FAX、E-mail または郵送にてお申し込み下さい。なお、参加申込書は資源処理学会ホームページに掲載されております。URL: <http://www.nacos.com/rpsj/>

6) 注意

参加費の入金を確認の後、参加登録証を送付いたしますので、当日ご持参ください。お持ちでない方は入場をお断りすることがあります。

7) お払込

参加費用は参加申込と同時に

みずほ銀行京都中央支店普通 1226763「資源処理学会事務長中西隆太郎」

または、郵便振替 01000-4-34219「資源処理学会」にお払い込み下さい。

8) お問い合わせ・お申込先

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入

資源処理学会事務局」Tel.075-415-3661, Fax.075-415-3662

E-mail: rpsj@nacos.com

URL: <http://www.nacos.com/rpsj/>

会場への行き方

交通機関

JR 新橋駅 烏森口より

新橋西口通りを徒歩約 5 分

新橋住友ビル大会議室 http://www.smm.co.jp/c_info/kyoten/shinbashi.html